

期刊信息

篇名	Instability of field emission form silicon covered with a oxide due to electron trapping
语种	英文
撰写或编译	
作者	黄庆安
第一作者单位	
刊物名称	J.Appl.Phys.
页面	1996Vol.79,No.7
出版日期	1996年 月 日
文章标识(ISSN)	
相关项目	真空微电子微波三极管的理论与实验研究